## 102030" 2322860

## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## 

(43) 国際公開日 2001 年4 月12 日 (12.04.2001)

PCT

## (10) 国際公開番号 WO 01/25853 A1

(51)		G03F 7/023,	特願2000/47391 2000 年2 月24 日 (24.02.2000) JP 特願2000/201837 2000 年7 月4 日 (04.07.2000) JP
	C08L 33/06, H01L 21/02	./	
			特願2000/255215 2000 年8 月25 日 (25.08.2000) JP
(21)	国際出願番号:	PCT/JP00/06903	
(,			- URL WELMAND AND BUILDING FOR
			(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): クラリ
(22)	国際出願日:	2000年10月4日(04.10.2000)	アント インターナショナル リミテッド (CLARIANT
(,	mand-man		
			INTERNATIONAL LTD.) [CH/CH]; CH-4132 ムッテン
(25)	国際出願の言語:	日本語	ツ 1 ロートハウスシュトラーセ 61 Muttenz (CH).

日本語

- (26) 国際公開の言語:
- (30) 優先権データ: 特額平11/286418 1999年10月7日(07.10.1999) JP 特願平11/333048 1999年11月24日(24.11.1999) IP

特顧平11/362994 1999年12月21日(21.12.1999) JP 特願平11/367237

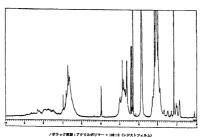
1999 年12 月24 日 (24.12.1999) JP 特願2000/45430 2000 年2 月23 日 (23.02.2000) JP (72) 発明者; および

- (75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 高橋修一(TAKA-HASHI, Shuichi) [IP/JP]; 〒437-1496 静岡県小笠郡大 東町千浜3810 クラリアント ジャパン株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 鍵尾宏紀, 外(KANAO, Hiroki et al.); 〒 101-0063 東京都千代田区神田淡路町2丁目10番14号 ばんだいビル むつみ国際特許事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

[続葉有]

(54) Title: PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(54) 発明の名称: 感光性組成物



NOVOLAK RESIN/ACRYLIC POLYMER = 100/10 (RESIST FILM)

(67) Abstract: A photosensitive composition comprising a resin composition and a photosensitive substance and useful as a photoresist, wherein the resin composition is either a mixture of two or more resins among which the difference in refractive index is at least 0.03 or a mixture of an alkali-soluble resin as a base resin with as a resinous additive a resin functioning as a dissolution inhibitor for the photosensitive composition, such as an acrylic polymer, methacrylic polymer, or styrene polymer. The photosensitive composition is perferably one having a rate of dissolution in 2.38 vt.% tetramethylammonium hydroxide solution of 5,000 A/min or lower. Use of the resin composition is effective in reducing the amount of a quinonedizate photosensitive to be used and in obtaining a photosensitive composition satisfying both of high sensitivity and high film thickness retention.

/統業有/